

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—	
						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—			
△×						~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
△×1	フォーカスロックビス位置変更	21.06.02	K. T.	DESIGNED	DRAWN	~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~											
△×2	操作リング表記追加	19.01.17	T. F.	T. A.	T. T.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~											SCALE
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~				DATE	14.04.21	DRAW NO.	0DL0022A3				
						TOLERANCES A B C S											